

薄膜熱物性計測セミナー

主催：ネッチ・ジャパン株式会社、株式会社ピコサーム

拝啓、貴益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃から格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、フラッシュアナライザーをはじめとするネッチ社の熱物性装置は、世界中のお客様にご愛用頂いております。測定対象の厚みは、最小数十 μ mから数十cmで、バルクの領域といえます。ところが、近年のエレクトロニクスの急激な発展にともない、ナノスケールの薄膜の熱物性の定量的な測定のニーズが高まって参りました。そのような中で、弊社ネッチ・ジャパンが、産総研のベンチャーであるPicoTherm社の国内外の総代理店となり、産総研様の優れた技術を、弊社が世界中に発信する役割を担いましたことは、まことに喜ばしいこととさせていただきます。薄膜熱物性計測技術とはどのようなものなのか？それが、今後のサイエンス社会の発展に、どのように関わっていくのでしょうか？そのような疑問に答えて頂くために、世界的な権威である産総研の名誉リサーチャー、馬場哲也先生と、株式会社ピコサームの石川佳寿子社長を講師としてお迎えし、ご講演をいただけることになりました。是非この機会をお見逃しなくご参加頂きますようお願い申し上げます。



日時：2016年6月24日（金）13:00～（12:30受付開始）

場所：神奈川県横浜市守屋町3-9-13 TVPビルディング 3F 会議室

アクセス：JR京浜東北線 新子安、京急新子安より徒歩6分

参加費：**無料**（定員先着30名とさせていただきます、ご興味のある方は是非ご応募下さい）

お申込み方法：FAX 045-453-2248 または 下記メールアドレスにてお申込み下さい

本セミナーのお問い合わせ先：netzsch.japan@netzsch.com 担当：加川まで

お申込みフォーム

2016年6月24日（金）のセミナーに参加を希望 セミナー資料のみ希望

会社・大学名：

ご所属：

御名前：

TEL

E-mail:

FAX

※お申込み頂きました方にはメールにて受講票をお送り致しますので、必ずメールアドレスのご記入をお願い致します。

E-mail:netzsch.japan@netzsch.com

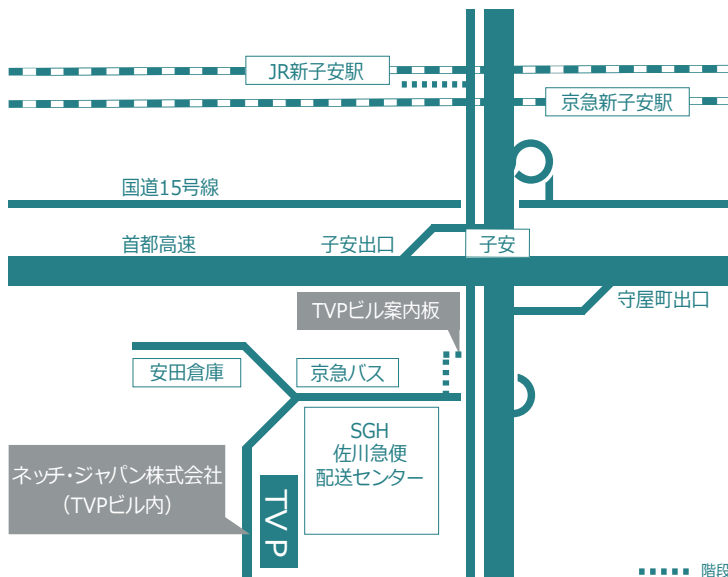
FAX:045-453-2248

《プログラム》

時間	内容	講師
13:00～13:05	ご挨拶	ネッチ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 篠田 嘉雄
13:05～13:50	統計熱力学と熱物性計測技術	国立研究開発法人産業技術総合研究所 名誉リサーチャー 馬場 哲也先生
13:50～14:00	質疑・応答	
14:00～15:00	薄膜の熱物性測定の最適ソリューション ～サーモリフレクタンス法で何が測定できるのか？～	株式会社ピコサーム 代表取締役社長 石川 佳寿子
15:00～15:10	質疑・応答	
15:10～15:40	ネッチ・ジャパン株式会社（ピコサーム社総代理店）の紹介	ネッチ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 篠田 嘉雄
15:40～16:20	ラボツアー：NanoTRデモンストレーション	
16:20～17:00	個別相談 ※事前受付	

※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

《会場のご案内》



改札口を出て、右手にある階段を上がり、右手側に直進して下さい。佐川急便配送センターのビル手前の階段を降り、右側へ道なりに進みます。つきあたりの安田倉庫ビル守衛所前を横断し、TVPビルまでお越し下さい。